

94-0008

1. Falrhurst, D. Lee, D.S. Robertson, H.T, Parfitt, W.H. Wilgoss.' 'A study of vapour phase epitaxy of indium phosphide', J. Mater. Sci., № 4, т 16, 1981 , с. 1013-1022.
2. Сб."Обзоры по электронной технике", сер. 2, "Полупроводниковые приборы", т. 3, 1983 г., Т.П.Колмакова, Г.Ф.Лымарь, "Выращивание эпитаксиальных слоев фосфида индия в системе In-PCl3-H2", с. 938.